

最近公開された出願特許

2009年10月1日～2010年9月30日

- | | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 特開 2009-226282 | 噴霧ノズル装置 | 特開 2010-096692 | 液化ガスの液面検知装置及び凍結保存容器 |
| 特開 2009-227470 | カーボンナノ構造物の製造方法及びカーボンナノ構造物製造用ガス | 特開 2010-100914 | 気相成長装置の基板温度測定方法 |
| 特開 2009-228106 | 金属ヒ素の回収方法 | 特開 2010-101356 | 低温液化ガス貯槽 |
| 特開 2009-231418 | 気相成長装置 | 特開 2010-110759 | 蒸留装置及び酸素同位体の濃縮方法 |
| 特開 2009-231530 | 気相成長装置 | 特開 2010-111933 | 球状金属粒子の製造方法および装置 |
| 特開 2009-233492 | 酸素同位体の濃縮方法 | 特開 2010-126373 | 長尺ブラシ状CNTの製造方法及び同製造装置 |
| 特開 2009-233674 | 鋼管扁平矯正治具 | 特開 2010-126394 | キセノン精留装置 |
| 特開 2009-233675 | 鋼管突き合わせ治具 | 特開 2010-127538 | 金属溶解炉へのカバーガスの供給方法 |
| 特開 2009-233691 | プラズマ溶接法およびこれに用いられるアウターガス | 特開 2010-141134 | 窒化ガリウム系化合物半導体製造用添加ガス、窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法および窒化ガリウム系化合物半導体製造装置 |
| 特開 2009-233758 | 開先加工機および開先加工装置 | 特開 2010-158678 | プロパン吸着剤及び前処理精製装置並びに原料空気の前処理方法 |
| 特開 2009-235451 | 熱処理方法 | 特開 2010-159890 | 空気分離装置及び装置 |
| 特開 2009-236460 | 排ガス処理装置 | 特開 2010-160086 | 質量分析用マトリックス及び質量分析方法 |
| 特開 2009-239987 | 膨張タービン制動装置 | 特開 2010-168229 | 二酸化炭素混合物、その製造方法、二酸化炭素の貯蔵方法、二酸化炭素の搬送方法および二酸化炭素の輸送方法 |
| 特開 2009-240866 | ガス分離装置における制御方法、制御装置、プログラム、及び、記録媒体 | 特開 2010-177677 | 超電導部材冷却装置 |
| 特開 2009-242343 | 重水素化されたイミダゾール誘導体の製造方法 | 特開 2010-179346 | プラズマ溶接法およびこれに用いられるアウターガス |
| 特開 2009-242903 | 焼結体の製造方法 | 特開 2010-183893 | 酵素反応試薬、酵素反応試薬キット及び酵素反応用の液の保存方法 |
| 特開 2009-243739 | 液化窒素製造方法及び装置 | 特開 2010-188241 | ガス精製方法 |
| 特開 2009-249571 | バイオガス中の硫化水素の除去方法 | 特開 2010-189245 | 水素除去装置 |
| 特開 2009-256783 | 金属多孔体の製造方法 | 特開 2010-189621 | 複合樹脂材料粒子及びその製造方法 |
| 特開 2009-266884 | プラズマ成膜装置のクリーニング方法 | 特開 2010-194495 | オゾン混合物の排出方法および排出装置 |
| 特開 2009-270170 | 気相成長装置 | 特開 2010-194496 | 酸素同位体の濃縮装置および濃縮方法 |
| 特開 2009-275254 | 気相成長装置 | 特開 2010-195616 | ガスの精製方法および精製装置 |
| 特開 2009-275255 | 気相成長装置 | 特開 2010-196117 | 金属粒子の製造装置および製造方法 |
| 特開 2009-277686 | 絶縁膜の成膜方法および絶縁膜 | 特開 2010-196981 | 熱交換型蒸留装置 |
| 特開 2009-287822 | 冷媒冷却装置 | 特開 2010-199212 | 気相成長装置および気相成長法 |
| 特開 2009-290241 | 洗浄装置およびその洗浄装置を利用した被洗浄物の洗浄方法 | 特開 2010-201432 | 円筒部材用架台 |
| 特開 2009-291118 | 食品凍結装置 | 特開 2010-203498 | 配管の固定構造 |
| 特開 2009-297738 | アークブレイジング用シールドガスおよびこれを用いたアークブレイジング方法 | 特開 2010-203855 | フッ素濃度測定方法 |
| 特開 2010-004646 | 超電導回転機器 | 特開 2010-206050 | 半導体装置の製造方法及び基板処理装置 |
| 特開 2010-007843 | 高圧容器およびこれを用いた混合物の供給方法 | 特開 2010-207701 | 集塵装置におけるフィルタの洗浄方法 |
| 特開 2010-012419 | 集塵機におけるフィルタの洗浄方法 | 特開 2010-207702 | 集塵装置 |
| 特開 2010-022160 | 膨張タービン制動装置 | 特開 2010-209036 | メタン濃縮方法 |
| 特開 2010-022966 | 液晶パネルの処理方法および処理装置 | 特開 2010-209933 | ガス容器弁緊急遮断装置 |
| 特開 2010-023050 | プラズマ溶接法 | 特開 2010-210104 | アルゴン製造方法およびその装置 |
| 特開 2010-025513 | 窒素製造方法及び装置 | 特開 2010-210151 | 粗アルゴン塔 |
| 特開 2010-034117 | 気相成長装置 | 特開 2010-210190 | 空気の前処理方法 |
| 特開 2010-036097 | 無機質球状化粒子製造用バーナ | 特開 2010-210195 | 希釈冷凍機の運転方法、及び希釈冷凍機 |
| 特開 2010-037134 | 無機質球状化粒子の製造方法 | 特開 2010-212400 | 窒化物半導体製造装置部品の洗浄方法及び洗浄装置 |
| 特開 2010-037166 | クリプトン及びキセノンの精製方法 | 特開 2010-215437 | 配向カーボンナノチューブ連続合成方法及び同連続合成装置 |
| 特開 2010-042381 | キセノン吸着剤、キセノン濃縮方法、キセノン濃縮装置および空気液化分離装置 | 特開 2010-218301 | 異常診断装置、異常診断方法及び異常診断プログラム |
| 特開 2010-046616 | 気液接触装置 | 再表 2007/135953 | チョウ目昆虫用人工飼料及びその製造方法、チョウ目昆虫及びその製造方法、並びに生体物質 |
| 特開 2010-046708 | ミグ溶接用シールドガスおよびインバーのミグ溶接方法 | 再表 2007/142192 | 多孔質酸化カルシウム粒状物及び多孔質水酸化カルシウム粒状物 |
| 特開 2010-047453 | 高純度高圧水素供給システム | 再表 2008/016084 | タンデムガスメタルアーク溶接方法、これに用いられる溶接用トーチおよび溶接装置 |
| 特開 2010-050314 | F R P製クライオスタット | 再表 2008/096846 | 安定同位体標識タンパク質合成用組成物及び安定同位体標識タンパク質の製造方法 |
| 特開 2010-054128 | 冷凍機用熱交換器、及び該熱交換器による液化ガスの冷却方法 | 再表 2008/111488 | キセノンの濃縮方法および濃縮装置 |
| 特開 2010-058059 | 球状粒子の製造方法 | 再表 2008/111653 | ブラシ状カーボンナノ構造物製造用触媒体、触媒体製造方法、ブラシ状カーボンナノ構造物及びその製法 |
| 特開 2010-058094 | 排ガス処理装置及びその運転方法 | 再表 2008/146373 | 無機質球状化粒子製造用バーナ |
| 特開 2010-059265 | 発光材料用ドーパント材 | | |
| 特開 2010-062218 | 絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜 | | |
| 特開 2010-063951 | 排ガス処理方法および処理装置 | | |
| 特開 2010-066048 | 臭素を含む高分子化合物の分析方法 | | |
| 特開 2010-069487 | ガス切断方法及びガス切断装置 | | |
| 特開 2010-076972 | 不純希ガスの処理方法 | | |
| 特開 2010-082641 | 鋼板のガスシールドアークブレイジング方法 | | |
| 特開 2010-084843 | 地震信号処理装置および地震信号処理方法 | | |
| 特開 2010-094359 | 凍結保存装置 | | |
| 特開 2010-094703 | 鋼板のガスシールドアークブレイジング方法 | | |

計 104 件